



科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	一种肖特基二极管接触孔制备的可测试性监控方法
专利类别:	发明专利
申请号:	201410222244.4
申请日期:	2014-05-23
专利号:	201410222244.4
第一发明人:	杨成樾;周静涛;金智
实施情况:	授权
专利证书号:	201410222244.4
其它备注:	高频高压中心

